



第四节 控制系统根轨迹的绘制



一、 单回路负反馈系统的根轨迹

1. 常规根轨迹
2. 参量根轨迹



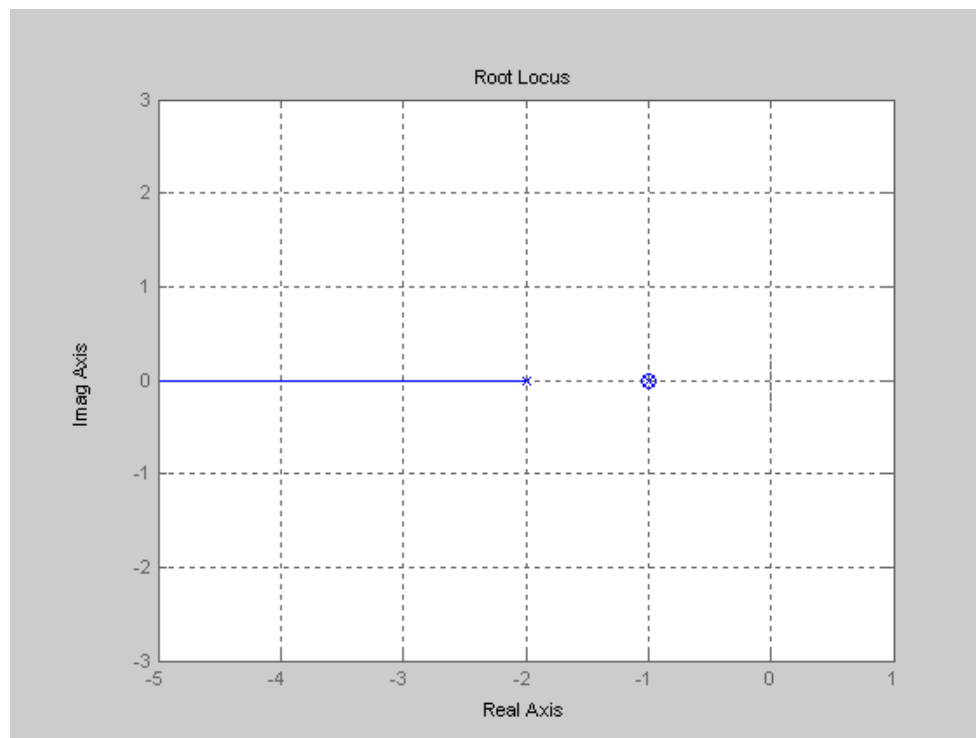
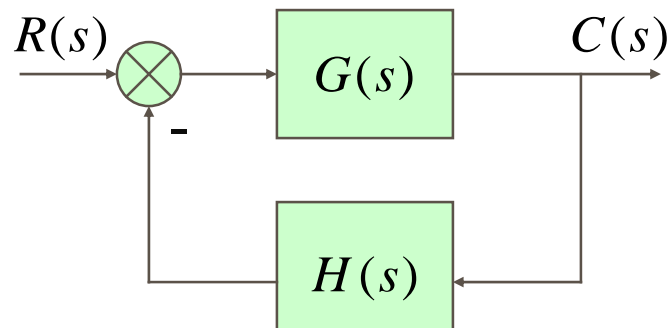
特殊情况：对于开环传递函数 $G_k(s)$ 有零极点相对消的情况。

如：
$$G(s) = \frac{K_g}{(s+1)(s+2)}$$

$$H(s) = s+1$$

则：
$$G_k(s) = G(s)H(s) = \frac{K_g}{s+2},$$

引起特征方程阶数的下降。

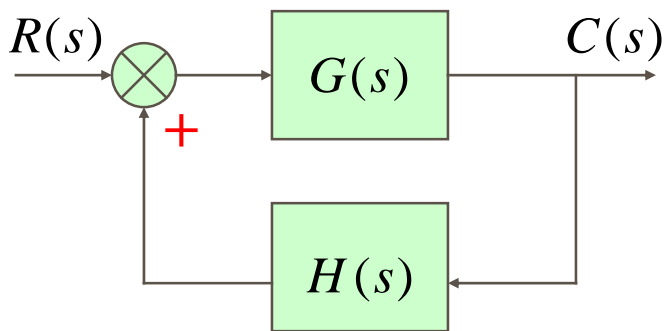


二、多回路系统的根轨迹

简单处理办法：将多回路系统等效为单回路系统，再绘制180度根轨迹或参量根轨迹。

三、正反馈系统的根轨迹

以上我们讨论的都是闭环负反馈系统的根轨迹绘制准则。在实际的复杂系统中，可能有局部的正反馈的结构。正反馈系统的根轨迹绘制准则与负反馈系统根轨迹略有不同。如下图所示系统：



开环传递函数为： $G_k(s) = G(s)H(s)$

闭环传递函数为： $\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 - G(s)H(s)}$



相应的根轨迹方程为： $G_k(s) = 1$

幅值条件和相角条件为：

$$|G_k(s)| = 1, \quad \angle G_k(s) = 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

与负反馈系统根轨迹比较，幅值条件相同，相角条件不同。负反馈系统的相角条件 $(2k+1)\pi$ ，是180度等相角条件；而正反馈系统的相角条件 $2k\pi$ ，是0度等相角条件。

注意：

- ❑ 负反馈系统根轨迹称为180度根轨迹或**常规根轨迹**，简称为根轨迹；
- ❑ 正反馈系统根轨迹称为**0度根轨迹**或补根轨迹。



绘制0度根轨迹的基本准则：

- ❖ 对称性和连续性同常规根轨迹；
- ❖ 起点、终点和根轨迹支数同常规根轨迹；
- ❖ 渐近线：与实轴的交点同常规根轨迹；但倾斜角不同，
为： $\theta = \frac{2k\pi}{n-m}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ，有n-m个角度。
- ❖ 实轴上的根轨迹：其右方实轴上的开环零极点之和为偶数（包括0）的区域。
- ❖ 分离点、会合点和分离角：同常规根轨迹；



❖ 出射角和入射角：

$$\theta_{\text{出}} = \sum_{i=1}^m (\text{所有开环零点到该极点的矢量幅角}) \\ - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq \theta_{c1}}}^{n-1} (\text{其它开环极点到此极点的矢量幅角})$$

$$\theta_{\text{入}} = - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq \theta_{c2}}}^{m-1} (\text{其它开环零点到该零点的矢量幅角}) \\ + \sum_{j=1}^{n-1} (\text{所有开环极点到此零点的矢量幅角})$$

❖ 与虚轴的交点：同常规根轨迹；

❖ 闭环极点之和与之积：同常规根轨迹。



[例4-9]: 设单位正反馈系统的开环传递函数为:

$$G_k(s) = \frac{K_g}{s(s+1)(s+5)}, \text{ 试绘制系统的根轨迹。}$$

[解]:

❖ 起点在0, -1, -5处, 终点在无穷远处。有3支根轨迹。

❖ 渐近线: 与实轴的交点 $-\sigma = \frac{\sum -p_j - \sum -z_i}{n-m} = -\frac{0+1+5}{3} = -2$

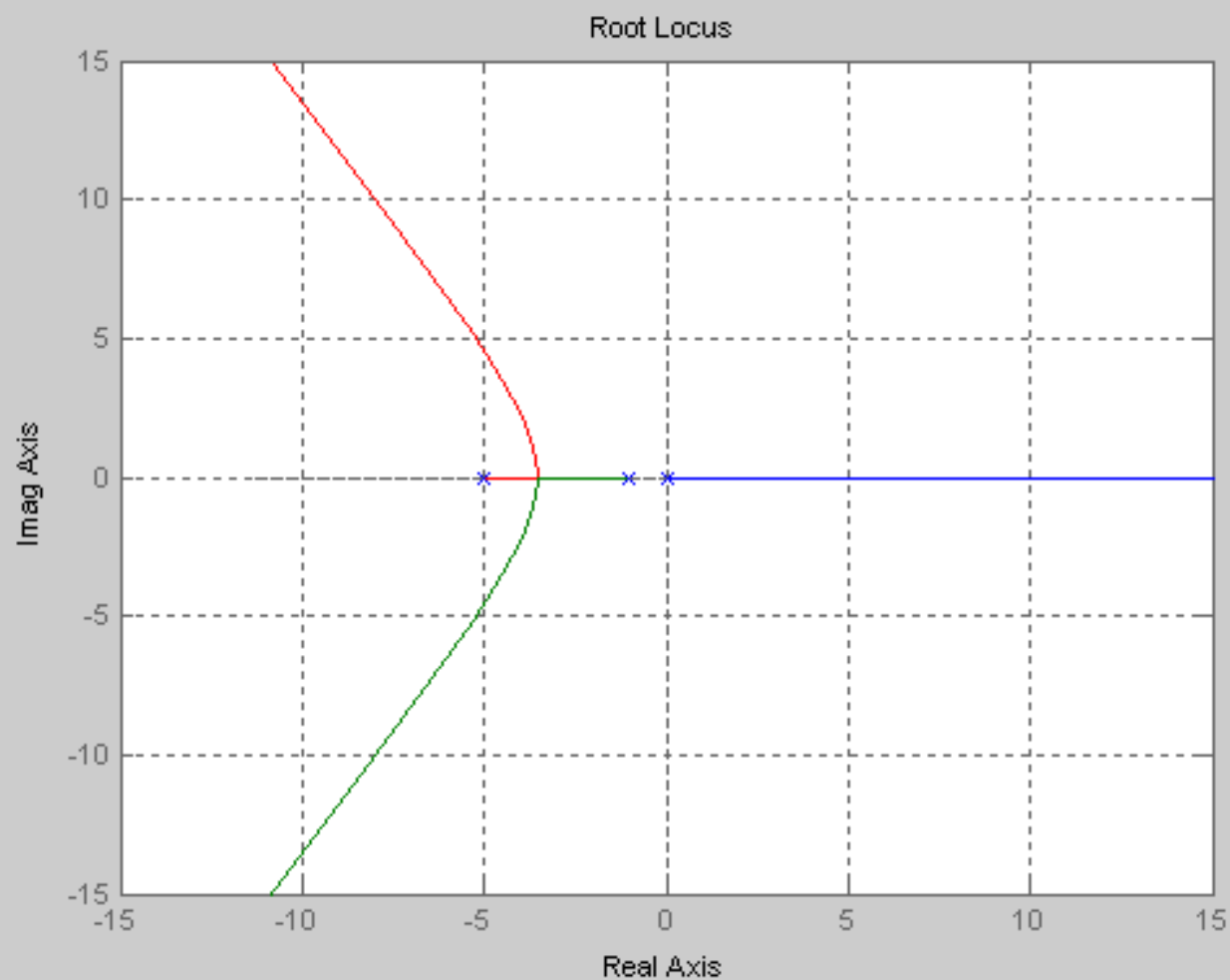
倾角: $\theta = \frac{2k\pi}{n-m} = 0, \pm \frac{2\pi}{3}$

❖ 实轴上根轨迹区间: $[-5, -1], [0, \infty)$

❖ 分离点 (角): $\theta_d = \frac{\pi}{2}$, 由 $N'(s)D(s) - N(s)D'(s) = 0$ 得:

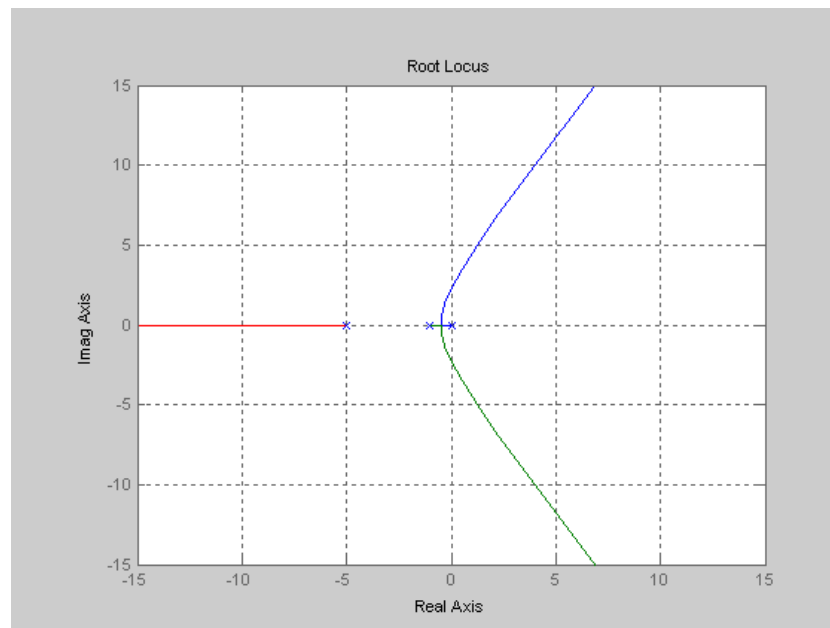
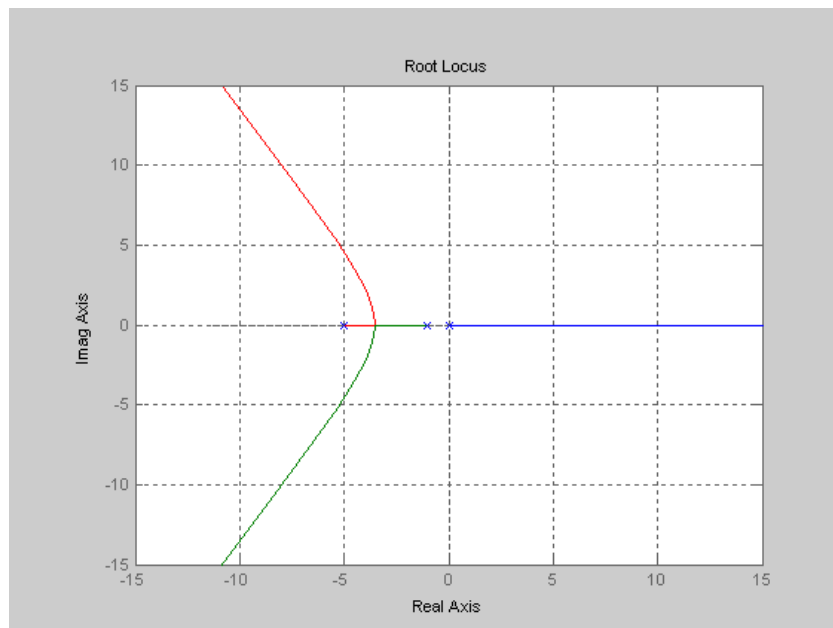
$$3s^2 + 12s + 5 = 0, \text{ 解得: } s_{1,2} = -0.48, -3.52$$

显然, $s_1 = -0.48$, 不在根轨迹上。分离点为: $s_2 = -3.52$ 。



将例4-9的给出的开环传递函数分别绘制正负根轨迹图如下：

$$G_k(s) = \frac{K_g}{s(s+1)(s+5)}$$



左图为正反馈（0度）根轨迹图；右图为负反馈（180度）根轨迹图；

比较正负反馈的根轨迹方程：

若开环传递函数为：
$$G_k(s) = K_g \frac{\prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)}$$

则正负反馈的根轨迹方程分别为：

$$K_g \frac{\prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)} = 1 \qquad K_g \frac{\prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)} = -1$$

可见，正反馈根轨迹相当于负反馈根轨迹的 K_g 从 $0 \rightarrow -\infty$ 时的根轨迹。

所以，若将正负反馈系统的根轨迹合并，可得 $-\infty < K_g < \infty$ 时的整个区间的根轨迹，称为全根轨迹。



四、非最小相位系统的根轨迹

定义：在右半S平面上既无极点也无零点，同时无纯滞后环节的系统是**最小相位系统**，相应的传递函数称为最小相位传递函数；反之，在右半S平面上具有极点或零点，或有纯滞后环节的系统是**非最小相位系统**，相应的传递函数称为非最小相位传递函数。

这里只讨论在右半S平面上具有极点或零点的非最小相位系统根轨迹。将开环传递函数写为零极点形式，可出现两种情况：

① 若 $G_k(s) = K_g \frac{\prod (s + z_i)}{\prod (s + p_j)}$ 按 180° 根轨迹画图。

② 若 $G_k(s) = -K_g \frac{\prod (s + z_i)}{\prod (s + p_j)}$ 按 0° 根轨迹画图。



小 结

- ❖ 手工绘制180度根轨迹的步骤(单回路负反馈系统和多回路系统根轨迹的绘制);
- ❖ 手工绘制0度根轨迹的步骤(单回路正反馈系统根轨迹的绘制);
- ❖ 180度根轨迹和0度根轨迹的关系;
- ❖ 非最小相位系统的根轨迹